## 昭59-49381 ⑫特 郵(B2)

f)Int.Cl.3

識別記号

庁内整理番号

2040公告 昭和59年(1984)12月3日

E 03 D 3/04 -65?2--2D

発明の数

(全4頁)

⑤洗浄弁

②特 昭56-46598

図出

昭56(1981) 3 月31日

**69**公

開 昭56—150239

**③昭56(1981)11月20日** 

優先権主張 201980年3月31日 20 米国 (US) 40

135230

チヤールズ・エス・アレン 72発 駬

・アー・フォレスト・サツチヤー・

アヴエニユー 520

スローン ヴアルヴ カムパニー の出 百百 アメリカ合衆国イリノイズ・フラ

ヴエニユー 10500

弁理士 岡部 正夫 外4名 79代 理 人

## 切特許請求の範囲

入口および出口を有し該出口のまわりには弁 20 座を形成された中空本体と、中空本体内にあつて 通常は前記弁座を閉鎖し上方に圧力室を与えるビ ストンであつて前記入口から圧力室内へと水を通 過させるために骸ピストンを貫通して延びるパイ パスを有するピストンと、パイパスを目詰まりさ 25 せがちな沈豫物の該バイパス内への進入を阻むた めに該バイパスと前記入口との間に介装されたフ イルタ手段とから成り、

煎記フイルタ手段は、基部と上壁及び下壁とを 有し、前記パイパスが基部に開口するように位置 30 している環状通構と、該環状通構内に着座し、そ の側部を開閉する弾性のある密封リングと;前記 **環状通構の上壁及び下壁に形成された前記密封リ** ングの下で環状通構の内部からピストンの外部ま で延びる複数の構から成る通路手段とから成り前 記各構は個々ではパイパスよりも小さいが、全部 集めるとパイパスよりも大きく、それによつて水

が現状通構内に進入することは許容する一方、沈 殿物の進入は阻止することを特徴とする洗浄弁。

- 2 前記複数の欝は部分的に環状通構のまわりに 形成されている特許請求の範囲第1項に記載の洗 5 净升。
  - 3 前記パイパスに直接対向する部分にはいかな る構も形成されていない特許請求の範囲第1項に 記載の洗浄弁。
- 4 前記環状通構は開口側の近くに斜面を有する アメリカ合衆国イリノイズ・リヴ 10 特許請求の範囲第1項に記載の洗浄弁。 発明の詳細な説明

本発明は一般に小便所その他の鉛管設備のため の洗浄弁の改良に関する。特に本発明はかかる洗 浄弁のピストンの小オリフイス即ちバイパスの目 ンクリン・パーク・セイモア・ア 15 詰まりを防止するためのフイルタ手段に関する。

> 本発明の主たる目的はなんら精密な公差部品な しに形成されうる上記型式のフイルタ手段を含む 洗浄弁を提供することである。

他の目的は容易に組立てられるフイルタ手段を 含む洗浄弁である。

他の目的は清掃のために容易に分解されうるフ イルタ手段を含む洗浄弁である。

他の目的はプラスチック成形工程で容易に形成 されうるフィルタ手段を含む洗浄弁である。

他の目的はフイルタの一部分が捕捉された沈澱 物で目詰まりした後でも充分な水流を許すフイル タ手段を含む洗浄弁である。

その他の目的は以下の説明、図面および特許請 求の範囲から明らかとなるであろう。

本発明は洗浄弁ビストンその他の鉛管設備にお けるオリフィスのためのフィルタ手段を含む洗浄 弁に関する。本発明が有利に採用されりる型式の 洗浄弁を第1図に示す。該洗浄弁は入口連結部 12と、出口連結部14と、ハンドル結合連結部 16とを含む全体的に中空の本体10を有する。 弁本体の頂部はカバー18により閉鎖されている。 本体10の内壁上には主弁座20が形成されてい

る。

弁は結合ナット24によつて弁本体10に固結 された操作ハンドル22により作動される。ハン ドルは弁本体の内部へと延びるプランジャ26に 連結されている。プランジャ26はプツシユ28 により案内支持さればね30により復帰せしめら れる。プツシュ28の端部にはゴム製密封キャツ プまたはパツキン32が嵌められてハンドル開口

全体的に34で示したピストン組立体は本体 10内を往復するようになされている。 組立体 3 4は中空の全体的に円筒形のピストン 3 6を含 む。ピストン36は下側段部38を有しこれは洗 浄弁を通る水流を制御するために通常主弁座20 上に着座してそれを閉鎖している。

ピストン36はその側壁にピストン内部室42 との流体連通を与えるためのパイパス4日を有す る。バイパスは 0.2 インチ (約 0.5 年)程度の小 さな直径を有し、これは弁を通る水の中に見いだ され沈澱物等による目詰まりを受け易い。本発明・20 はバイパス40の目詰まりを防止するためのもの

ピストン36の内部室42は密封具46を支持 する環状棚44を有する。この棚と密封具はピス トンの底部における中央下側開口48の頂部にあ 25

ピストン組立体34はまたピストン36の下側 開口48を通常閉鎖する逃がし弁50を含む。該 述がし弁はピストンの環状棚上の密封具 46と係 合するカラーを有する。作動心棒52は逃がし弁 30 50の中央中空部分内を摺動自在である。作動心 棒はプランジャ26に隣接する点まで延びている。 ばね54は逃がし弁50をその密封位置に保持す るのを助ける。

ピストン組立体34は更にピストン上壁と蝶合 35 する埋め金56を含む。埋め金56は中央ストツ パ58を有し、とれにばね54が衝合している。 このストッパはピストン内部室42と上側圧力室 6.2との間に流体連通を与える穴 6.0を有する。 埋め金56とピストン36との間に保持されたパ 40 ツキン部材 6 4は圧力室 6 2を入口水圧から分離 する摺動自在な密封具を与える。

洗浄弁の作動は次の通りである。洗浄弁の通常 閉位置においては、入口供給部12における水圧

はピストン36の外部に存在しパイパス40とピ ストン内部室42および穴60を経て圧力室62 内へと及んでいる。弁座20のまわりの領域に比 して圧力が現われるピストン組立体34の頂部上 の領域が大きいため、圧力差はピストン36を弁 座20上でしつかりと閉鎖された状態に保持する。 操作ハンドルをいずれかの方向に揺動せしめると、 それはプランジャ26を逃がし弁心棒52に抗し から外方への漏れを防止する。 10 封具 4 6 上のその座から離れるように傾動せしめ る。とれにより室62内の圧力は穴60、ピスト ン内部室42および下側開口4.8を介して洗浄弁 の出口14内へ逃げることが可能となる。次いで 入口水流はピストン組立体34を弁座20から離 15 れるように持上げて、入口12から出口14への 全水流が洗浄弁を連結した取付具を洗い流すこと を許す。

> 操作ハンドル22が不当に長く操作された状態 に保持される場合には、洗浄弁はその洗い流しサ イクルを行なつて遮断する。これは逃がし弁心棒 52の下端がブランジャ26の頂部上に載り逃が し弁50の中空部分に入れ子状に嵌合することに よつて達成される。その結果、述がし弁はばね 5 4および重力に助けられて密封具46上に閉鎖 し、これにより圧力室62を閉鎖する。このため、 差動圧力がパイパス40を介して圧力室62内へ の流れを発生せしめることが可能となり、ピスト ン組立体34を下方へとゆつくり強制し最終的に 弁座20を閉鎖して水流を再び遮断する。

> 上記の説明からわかるように該洗浄弁の作動は 水の中に見いだされる屑がパイパスに皆無である ことを必要とする。本発明は製造および保守が簡 単で且つ作動が効果的なフィルタ手段を設けるこ とによりこれを達成するものである。

第1図を見ると、フイルタ手段はピストンの外 部上に形成された環状通構 6 6を含む。該通壽 66とパイパス40はパイパス40が通傳の基部 内へと開口するようにピストン上に位置している。 それでパイパス内へと旅入する水はまず通牒66 に入らねばならない。 弾性的な環状密封リング 68が通構の頂部上に着座してその開口側を閉鎖 している。密封リング68は以下に説明すること く特別に形成された通路手段を介してのみ水が通 構66内に進入するのを許す。

6

密封リングの下で通滞の内部からピストンの外部における点まで複数の通路手段または滞了8が延びている。好ましい一実施例においてはこれら 10 の構は両通構整72、74の斜面76に位置している。事実上該群は密封リング68を切り下げて通常の内部との流体連通を与えている。しかし該構はパイパス40を詰まらせる恐れのある層粒子の進入を防止するに充分なほど小さい。好も小さは、構幅は構が個々にはバイパス40よりもずつと大きは、常幅は構が個々にはバイパス40よりもずつと大が通常の内部に進入することを許されて弁の適正な作物を確実ならしめる。更に、構はその機つかが目 20 詰まりしても弁の適正な作動を許すに充分な数の開いた構があるように充分に多数である。

第4図には眩濤の拡大断面が示されている。第5図に示したバイパス40の大きさと比較してわかるように、構78を介して適合するに充分に小25さい粒子はバイパスをも通つて流れる。第3図はバイパス40に直接対向して設けられた構は1つもないことを示す。また第3図はすべての構は同一方向に走つていることをも示す。ピストンは好ましくはプラスチック材料で作られているので構30のこの配置は成形の目的上好都合である。本発明

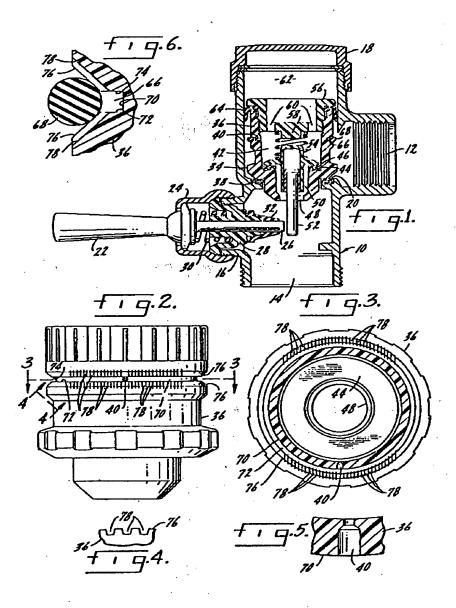
の利点の1つはフイルタはなんらの精密な公差部分なしに形成されるということである。このためフイルタの製造および組立てがずつと容易になる。更に、密封リング68はフイルタの清掃を許すべく容易に取外されうる。本発明のフイルタの他の利点はそれは完全にピストン内に形成されうるということである。ピストンの外部の協力部品は全く必要とされない。これは弁の寿命中にピストンは摩耗しその結果取り替えねばならないから重要である。それでピストンは本来の設備としても別個の取り替え部品としても供給される。この自蔵フイルタは取り替え部品を使用される弁構成素子に合わせるという問題を無くする。

構造および部品配置の種々の細部は本発明の精 15 神および範囲を逸脱することなくあるいは特許請求の範囲を超えることなく変更または変形しうることは言うまでもない。

## 図面の簡単な説明

第1図はフィルタ付オリフィスを含む洗浄弁の断面立面図、第2図はピストンの拡大側立面図、第3図は第2図の3-3線に沿う断面図、第4図は第2図の4-4線に沿つて見たフィルタ構の拡大側立面図、第5図はパイパスにおけるピストン側壁の断面の拡大平面図で、第4図および第5図は同一縮尺で描かれた図、第6図は本発明のフィルタの詳細を示す拡大図である。

主要部分の符号の説明、10…中空本体、20 …弁座、40…パイパス、62…圧力室、66… 環状通帯、70…その基部、72,74…その側 壁、68…弾性的密封リング、78…通路手段。



## BEST AVAILABLE COPY